



一种X射线探测器及其制造方法

专利名称: 一种X射线探测器及其制造方法
专利类别: 发明
申请号: 2019101753735
第一发明人: 梁会力
其它发明人: 韩祖银;梅增霞;杜小龙
专利授权日期: 2020-11-27

[关闭窗口](#)

